科学研究費助成事業

平成 2 7 年 6 月 1 8 日現在 機関番号: 8 2 1 0 8 研究種目: 挑戦的萌芽研究 研究期間: 2013 ~ 2014 課題番号: 2 5 6 3 0 1 3 2 研究課題名(和文)機能性分子ドットを用いた単ースピン多値制御メモリの開発 研究課題名(英文) Development of multi-level spin memory with attractive molecular dots 研究代表者 早川 竜馬 (Hayakawa, Ryoma)

研究成果報告書

独立行政法人物質・材料研究機構・国際ナノアーキテクトニクス研究拠点・独立研究者

研究者番号:90469768

交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 3,100,000円

研究成果の概要(和文): 本研究では分子の有する多彩な機能(ナノスケールでのサイズ均一性、光応答性、スピン 機能)を量子ドットとしてトンネル2重接合素子の中に組み込むことにより無機材料では実現できない新しい機能を持 ったスピンメモリを開発することを目的としている。原子層堆積法によって絶縁特性に優れた平坦なアルミニウム酸化 膜を強磁性電極上に形成し、様々な分子を量子ドットとして集積化したトンネル2重接合を形成することに成功した。 特にC60を量子ドットに用いた試料において分子軌道を介した共鳴トンネル電流を観測することに成功し、強磁性電極 から注入されるキャリアを分子軌道によって制御できることを明らかにした。

研究成果の概要(英文): We have proposed multi-functional spin memories, where organic molecules are employed as quantum dots in double tunnel junctions on ferromagnetic electrodes. Organic molecules have many advantages as quantum dots, e.g. size uniformity on nanometer scale, photo-responsivity and spin manipulation. If molecules works as quantum dots, we will realize novel spin memories with new functions which is not realized in inorganic quantum dots. In this study, an atomic layer deposition technique made it possible to form Al203 thin films with smooth surface on ferromagnetic electrodes and the films showed excellent insulating properties, which enabled the formation of double tunnel junctions with molecular dots. Furthermore, in the sample with C60 molecules, we observed resonant tunneling through molecular orbitals in the current-voltage measurement. The result shows that the tunneling current injected from ferromagnetic electrodes can be manipulated by energy levels of embedded molecular dots.

研究分野: 有機エレクトロニクス

キーワード: 分子 スピン 多機能メモリ 異種分子 光機能

1.研究開始当初の背景

近年、分子スピントロニクスデバイスの開 発に向けて単分子磁石の電気磁気特性や単 - 分子へのスピン注入など分子スピントロ にクスに関する研究が精力的に行われてい る。近藤効果の観測や微小電流による近藤効 果のマニピュレーション、またスピンの双安 定性を利用した電気抵抗のスイッチング現 象など興味深い結果が報告されている。しか しながら、単一分子の電気伝導評価はナノギ ャップ電極やナノプローブを用いた基礎研 究の段階に留まっており実用デバイスへ応 用するには未だ多くの課題がある。一方、無 機材料を用いたスピンメモリでは、単一スピ ンのマニュピュレーションに向けて、強磁性 金属ナノドットやグラニュラー膜が検討さ れている。低温において単一電子スピントン ネリングが確認されているが室温でのデバ イス動作には至っていない。その要因として ドットサイズを 1 nm 程度で均一に制御する ことが困難なことが挙げられる。上記背景の 中で分子を量子ドットとしてスピンメモリ へ応用できれば上記の課題を解決できるだ けでなく、無機材料では実現できない"分子 特有の機能"を発現できる。

2.研究の目的

本申請では機能性分子を量子ドットとし て集積化した多機能型単一スピンメモリを 開発することを最終的な目的としている。そ のため、本課題ではトンネル絶縁膜中に分子 を量子ドットとして内包する技術を確立す ると伴に強磁性電極から注入される偏極ス ピン電流を絶縁体中に埋め込んだ分子のエ ネルギー準位(分子軌道)を介して制御する ことを目指している。分子軌道によって偏極 スピン電流を制御することができれば従来 の無機材料では実現できない"分子機能"を スピンメモリの中で発現することができる。 分子を用いる利点として第一にサイズの均 一性が挙げられる。分子自体ナノメートルサ イズの均一な粒子であり量子ドットとして 適している。また、官能基の付加によりエネ ルギー準位を制御できるため異種分子を組 み合わせた多値制御や光異性化分子の持つ 光機能性を集積化できれば光によるスピン 電流制御が可能になる。さらに単分子磁石の 有する分子スピンによって単一スピン電流 を変調することが期待できる。このように従 来までの無機材料では出来ない新規機能を 兼ね備えた分子メモリを実現できる。

3.研究の方法

強磁性金属として代表的なコバルト(Co) およびニッケル(Ni) またハーフメタルで あるランタンストロンチウムマンガン酸化 物(LaSrMnO₃)を電極として用いた。まずCo およびNi 電極についてはシリコン基板(キ ャリア濃度:10¹⁸ cm⁻³)上に電子ビーム蒸着法 により 30 nm 程度形成した。また、LaSrMn03

薄膜についてはパルスレーザー堆積法 (PLD 法)によりチタン酸ストロンチウム(STO) 基板上に 50~100 nm 程度堆積した。その後、 原子層堆積法(ALD法)により1.3 nmのアル ミナ酸化膜(AI₂0₃)を形成した後、真空蒸着 により Can を初め様々な有機分子を基板上に 単一分散させた。単位面積当たりの分子数は 10¹³ 個/cm²程度と見積られる。再度、ALD 法 により酸化アルミニウムを 3.4 nm 程度形成 し、分子を絶縁膜中に完全に内包した。ここ で Al,0,の製膜には、原料ガスとして、トリ メチルアルミニウムおよび水を用い、基板温 において製膜した。最後に電 度 110~180 子ビーム堆積装置により 30 nm の強磁性電極 (Co または Ni 電極)を形成し、分子を絶縁 膜中に内包したトンネル2重接合を作製した。 電流-電圧測定には半導体デバイスアナラ

イザー(Agilent B1500A)と4端子プローバ ー(日本オートマティック社)を用い、20K ~300Kの温度領域において行った。

4.研究成果

(1) 強磁性電極上への分子内包トンネル 2 重接合の作製

(a) Si/Co(or Ni)/A₂O3 膜構造

申請者はこれまで様々な有機分子を量子 ドットとして金属 絶縁体 半導体(MIS) 構造の絶縁膜中に内包する技術を確立して きた。そのため、本デバイスを作製する上で ー番重要な点は如何に平坦な Al₂O2 膜を強磁 性電極上に作製できるかということにある。 そこでまず初めに強磁性電極として代表的 な Co, Ni 膜上に平坦な Al₂O₃ 膜を形成するこ とに取り組んだ。電子ビーム蒸着法により Si 基板上に Co および Ni を室温で 20 nm 形成し た。その後、ALD 法により 4 nm程度の Al₂O₃ 薄膜を堆積した。製膜温度を 110 から の範囲で変化させ、140 以上の製膜 180 温度において良好な絶縁特性を有し、尚且つ Si 基板と同等な表面粗さを有した Al₂03 膜を 作製することができた(図1)。X 線反射率分 光測定において周期的なフリンジを確認す ることができ、この結果もまた平坦な Al₂O₃ 薄膜が形成できていることを示している。ま た、観測されたフリンジは Al₂O₃/Co および Ni 積層膜を過程したモデルによって非常によ くフィッティングできることから、Al203と強 磁性薄膜界面にはCoおよびNiの酸化層は殆 ど形成されていないと考えられる。



図 1 (a)コバルトおよびニッケル上に作製し アルミナ酸化膜の表面形状

(b) STO/LaSrMnO₃/A₂O₃膜構造

CoおよびNi 電極に加えハーフメタル材料と して代表的なLaSrMnO。薄膜上にトンネル2重 接合を形成することにも取り組んだ。PLD 法 により STO 基板上に 700 から 850 の基板 温度で LaSrMnO₃薄膜を成長させ、最適条件を 検討したその結果、基板温度 720 で製膜し た薄膜において高い配向性(002 面でのロッ キングカーブの半値幅:0.05°)と平坦な表面 (rms:0.15 nm)を実現できることが分かった (図 2(a))。その後、140 の基板温度にお いて 4 nm程度の A₂O₃薄膜を ALD 法により堆 積した結果、LaSrMnO。膜と同等の表面粗さ (rms:0.13 nm)を有した薄膜を形成すること に成功した(図2(b))。



図 2 (a)STO 上に形成した LaSrMnO₃薄膜の X 線回折測定 (b) LaSrMnO₃ 薄膜上に形成した アルミナ酸化膜の表面形状

(2) 強磁性電極上へ形成した分子内包トン ネル2重接合における電流 電圧特性

1-(a)で検討した Al₂0₃/Co および Ni 薄膜上 へ、申請者のこれまでの知見を活かしてトン ネル2重接合を形成することを試みた。有機 半導体として代表的な C₆₀ および銅フタロシ アニンを真空蒸着法により 10¹³ 個/cm²程度、 基板上に分散させた後、ALD 法により Al₂0₃ を 3.5 nm 程度積層し、トンネル 2 重接合を 作製した。X 線光電子分光測定および全反射 型フーリエ変換赤外分光測定から、Al₂0₃上に おいてもシリコン酸化膜上と同様に基板温 度 120 程度であれば蒸着した分子が再蒸 発および酸化されることなく絶縁膜中に内 包できることが分かった。

上記の検討から作製したトンネル2重接合 における電流 電圧特性の結果を図 3(a)に

示す。ここで測定温度 20 K において Can分子 を内包した試料の結果を示す。電流 電圧測 定において正電圧領域に明瞭なステアケー スが観測された。この閾値電圧は C₆₀ 分子の LUMO 準位に一致する(図 3(b))。一方、強磁 性電極上では Si 基板上にトンネル 2 重接合 を直接接合した場合と異なり、負電圧側でス テアケースを観測することができなかった。 上記の結果は、Si 基板の場合とは異なり電子 だけが電極から注入されることを示してい る。いずれにしても電極から注入されたキャ リアが分子軌道を介して共鳴トンネリング によって伝導することから、強磁性電極から 注入される偏極スピン電流を分子準位によ って制御できることを示している。この結果 は本提案デバイスを実現する上で重要な成 果になる。



図3 C₆₀分子を内包した試料における(a)電流 電圧特性およびb)微分コンダクタンス

しかしながら、磁場による共鳴トンネル伝導 のスイッチングを実現するまでには至って おらず今後の課題である。

また本課題とは異なるが平行して進めて いる Si 直上へ形成したトンネル 2 重接合素 子においてフッ素化銅フタロシアニンおよ び銅フタロシアニンを同時蒸着した試料に おいて、電流電圧特性に各分子軌道に一致 するステアケースを観測した(H.-S. Seo and R. Hayakawa et al. J. Phys. Chem. C 118, 6467-6472 (2014))。この結果は異なる電圧で 異なる分子へキャリア注入できることを示 しており多値制御の指針になる。さらに、ジ アリールエテン分子を量子ドットに用いる ことによって共鳴トンネリングを光によっ て可逆的に制御することにも成功している (R. Hayakawa et al. ACS Appl. Matter. Interfaces 5,11371-11376 (2013))。今後、上記の知見を 本デバイスへ組み込むことによって本課題

で提案している分子ドット多機能スピンメ モリの実現に繋がると期待できる。

5.主な発表論文等

〔雑誌論文〕(計2件)

Hoon-Seok Seo 、<u>Ryoma Hayakawa</u>、 Toyohiro Chikyow、Yutaka Wakayama、 Multilevel operation of resonant tunneling with binary molecules in a metal-insulator-semiconductor configuration, J. Phys. Chem. C、查読有、Vol. 118、2014、 pp. 6467-6472

DOI: 10.1021/jp411386s

Ryoma Hayakawa, Kenji Higashiguchi,

Kenji Mtsuda、Toyohiro Chikyow、Yutaka Wakayama 、 Photoisomerization -induced manipulation of single-electron tunneling for novel Si-based optical memory、ACS Appl. Matter. Interfaces、查読有、Vol. 5、2013、 pp. 11371-11376

DOI: 10.1021/am403616m

〔学会発表〕(計5件)

早川 竜馬、分子による単一電子トンネル 電流制御 -次世代超低消費電子デバイス の実現に向けて-、第3回 JACI/GSC シン ポジウム、2014 年5月2223日、東京 国際フォーラム(東京都千代田区)

Ryoma Hayakawa 、 Multi-functional single-electron devices with attractive molecular dots、ICN 10、2014年5月13-15 日、National Institute of Standards and Technology (Gaithersburg, Maryland, USA) Ryoma Hayakawa 、 Photoisomerization -induced manipulation of single-electron tunneling、2014 MRS Spring Meeting & Exhibit、2014年4月21-25日、Moscone West,San Francisco (California,USA)

Ryoma Hayakawa、 Photoisomerizationinduced manipulation of single-electron tunneling in a silicon-based double tunnel junction, MANA international symposium 2014、2014年3月5日、つくば国際会議 場(茨城県つくば市)

Ryoma Hayakawa、Integration of molecular functionalities into Si-based devices、NIMS conference 2013、2013 年 7 月 1 日、つく ば国際会議場(茨城県つくば市)

6.研究組織

研究代表者
早川 竜馬(HAYAKAWA, Ryoma)
(独)物質・材料研究機構・国際ナノアー
キテクトニクス研究拠点・独立研究者
研究者番号:90469768